

- 1 -

Lichtkoppellement

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Lichtkoppellement mit einer Oberfläche aus einem Material, welches für Licht einer gegebenen Wellenlänge transparent ist, wobei in
5 mindestens einem Bereich der Oberfläche ein Liniengitter vorhanden ist mit äquidistant parallelen, linienförmigen Einformungen oder mit äquidistant parallelen, linienförmigen Ausformungen.

Die vorliegende Erfindung geht dabei primär von
10 Erkenntnissen aus, die sich an Lichtkoppellementen der genannten Art zum Nachweis chemischer oder biochemischer Reaktionen anhand von Fluoreszenz ergeben haben. Diesbezüglich wird insbesondere auf die WO 01/02839 verwiesen, worin im Rahmen einer Analyseplattform ein
15 derartiges Lichtkoppellement beschrieben ist. Es wird ein Effekt, bekannt als „abnormale Reflexion“ ausgenützt. Dabei wird ein mit einer Schicht versehener Träger vorgesehen. Vorzugsweise ist dieser Träger und auch die Schicht für Licht gegebener Wellenlänge λ im UV- VIS oder NIR-Bereich
20 (200 nm bis 2000nm) einer Lichtquelle vorzugsweise einer zumindest angenähert monochromatischen Lichtquelle, wie zum Beispiel eines Lasers oder einer LED transparent. Im Falle dielektrischer Materialien hat das Material der Schicht einen wesentlich höheren Brechungsindex als das Material
25 des Trägers, betrachtet bei der gegebenen Wellenlänge. Die Oberfläche des Trägers, worauf die Schicht aufliegt, hat ein Liniengitter, dessen Struktur sich über die dünne Schicht an die Oberfläche der Schicht überträgt. Beim

P200620

- 2 -

ausgenützten "abnormalen Reflexionseffekt" wird Licht der gegebenen Wellenlänge bei Einhalt eines bestimmten Einfallswinkels praktisch vollständig reflektiert und praktisch kein Licht entlang der Schicht bzw. durch die Schicht transmittiert. Bei geeigneter Wahl der Strukturparameter wird das evaneszente, d.h. quergedämpfte, elektromagnetische Feld in der unmittelbaren Umgebung der Schichtoberfläche besonders stark, wodurch Fluoreszenzmoleküle in diesem Bereich besonders effizient angeregt werden. Dies ermöglicht wesentlich kleinere Konzentrationen von mit sogenannten Fluoreszenz-Labels versehenen Substanzen an der Schichtoberfläche zu analysierender Proben zu detektieren, als dies mit bezüglich dieser Schrift vorbekannten Methoden möglich war.

Das vorhandene Liniengitter bzw. die an beiden Grenzflächen Trägersubstrat/Schicht und Schicht/Umgebungsatmosphäre vorhandenen, in Aufsicht deckend ausgerichteten Liniengitter sind dabei in dem Sinne gerichtet, als sich die linienförmigen Einformungen und dazwischen sich ergebenden Ausformungen wellenartig in einer Richtung ausdehnen. Das mit den Liniengittern versehene Lichtkoppellement dehnt sich, als Struktur-Welle betrachtet, eindimensional senkrecht zu den linienförmigen Einformungen bzw. dazwischenliegenden Ausformungen aus.

Diese Gerichtetheit berücksichtigend, wird gemäss der in dieser Schrift detailliert beschriebenen Vorgehensweise, Laserlicht der erwähnten, gegebenen Wellenlänge erst mittels eines Polarisators in eine bestimmte Richtung

- 3 -

polarisiert, bevor die Plattform mit dem Lichtkoppellement damit beaufschlagt wird.

Betrachtet man Lichtkoppellemente für andere optische Analysemethoden oder zu nachrichtentechnischen Zwecken,

- 5 also beispielsweise zum Ein- und Auskoppeln von Laserlicht in wellenleitende Schichten, so fällt auch dort auf, dass die vorgesehenen Liniengitter im genannten Sinne eindimensional gerichtet sind, d.h. die vorgesehenen linienförmigen Einformungen und dazwischen gebildeten
- 10 Ausformungen breiten sich in einer Richtung entlang der Oberfläche aus. Aufgrund dieser Gerichtetheit werden grundsätzlich vektorielle Grössen des dem Lichtkoppellement zugeführten Lichtes räumlich gewichtet und je nach ihrer Richtung unterschiedlich durch das
- 15 Lichtkoppellement beeinflusst. Typischerweise wird beim Vorgehen gemäss der genannten WO 01/02839 das beaufschlagende Licht in Abhängigkeit von seiner Polarisierungsrichtung am Lichtkoppellement unterschiedlich beeinflusst.

- 20 Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Lichtkoppellement eingangs genannter Art zu schaffen, welches grundsätzlich auf vektorielle Grössen des beaufschlagenden Lichtes, wie insbesondere auf dessen Polarisierung, vermehrt unabhängig von der Vektorrichtung
- 25 einwirkt.

Dies wird an einem Lichtkoppellement obgenannter Art, welches in mindestens einem Bereich der Oberfläche äquidistant parallele, linienförmige Einformungen hat,

P200620

- 4 -

dadurch erreicht, dass an der Oberfläche weitere äquidistant parallele, linienförmige Einformungen vorhanden sind, die die ersterwähnten kreuzen.

Alternativ wird dies an einem Lichtkoppellement

- 5 obgenannter Art, bei welchem in mindestens einem Bereich der Oberfläche äquidistant parallele, linienförmige Ausformungen vorhanden sind, dadurch erreicht, dass an der genannten Oberfläche weitere äquidistant parallele, linienförmige Ausformungen vorhanden sind, die die
10 ersterwähnten Ausformungen kreuzen.

Die Periodizität der vorbekannten wie auch der erfindungsgemässen Gitter, d.h. der Folgeabstand der erwähnten Einformungen oder Ausformungen, ist in Funktion der gegebenen Wellenlänge des Lichtes, welches bei
15 zweckentsprechendem Einsatz des Lichtkoppellementes eingesetzt werden soll, ausgelegt.

Folgerichtig schlägt deshalb sowohl die WO 01/02839 wie auch die WO 00/75644 vor, dann, wenn das Lichtkoppellement mit Licht von zwei Wellenlängen eingesetzt werden soll,
20 dieses wohl mit parallelen Einformungen bzw. Ausformungen, aber nicht mit äquidistanten auszubilden, d.h. mit örtlich modulierter Gitterperiode oder mit sich kreuzenden Liniengittern, deren eines mit einer ersten Periode für Licht der einen Wellenlänge optimiert ist, und woran das
25 zweite Liniengitter, optimiert für eine zweite Wellenlänge, mit einer von der ersten abweichenden Periode realisiert ist.

P200620

- 5 -

Weiterhin werden dabei aber vektorielle Grössen des Lichtes einer der erwähnten Wellenlängen am Lichtkoppellement in Funktion der Vektorrichtung unterschiedlich gewichtet behandelt, wie insbesondere abhängig von dessen

5 Polarisationsrichtung.

Beim erfindungsgemässen Lichtkoppellement, bei welchem sich äquidistant parallele, linienformige Einformungen kreuzen, entstehen, von den erwähnten Einformungen berandet, dazwischenliegende Ausformungsinseln. Analog

10 ergeben sich beim Lichtkoppellement obgenannter Art, bei welchem sich äquidistant parallele, linienförmige Ausformungen kreuzen, dazwischenliegende Einformungsinseln.

Im Zusammenhang mit dem Vorsehen von Erhebungsstrukturen kann im weiteren auf die EP 1 040 874 verwiesen werden.

15 Darin wird nämlich vorgeschlagen, zur gezielten Beeinflussung der Benetzbarkeit von Oberflächen für die optische Analysetechnik, Oberflächenbereiche, die nicht benetzt werden sollen, mit Ausformungsstrukturen auszubilden, deren Höhe ein bestimmtes Minimalmass nicht

20 unterschreitet, nämlich von 50 nm bis 10 μ m, derart, dass mit solchen Strukturen versehene Bereiche im Zusammenhang mit der Oberflächenenergie des unstrukturierten Oberflächenmaterials, eine Benetzung verhindert und sich diese in nicht strukturierten Oberflächenbereichen

25 konzentriert. Obwohl es sich bei den wie erwähnt strukturierten Bereichen gemäss der EP 1 040 874 gerade nicht um Lichtkoppelbereiche handelt - sollen doch Proben dort gerade nicht vorhanden sein - und die beschriebenen Erhebungsstrukturen keine Kriterien bezüglich optischer

P200620

- 6 -

Wirkung erfüllen müssen, wird doch auch gemäss vorliegender Erfindung und wie noch zu beschreiben sein wird das mit der Oberflächenenergie von Oberflächenbereichen im Zusammenhang stehende Gebiet der Oberflächenbenetzbarkeit angesprochen werden.

Wie erwähnt sind aus der erwähnten EP 1 040 874 die Gesetzmässigkeiten bekannt, mit hydrophob strukturierten Oberflächen nicht zu benetzenden Bereiche an einer Oberfläche zu definieren und damit auch die zu benetzenden. Beim Vorgehen gemäss vorliegender Erfindung werden zusätzlich zur Lösung der eingangs genannten Aufgabe nun auch folgende Vorteile in diesem Zusammenhang erwirkt:

Die Oberflächenenergie einer Grenzfläche zu einer Flüssigkeit ist proportional zu der in einem definierten Aufsichtsbereich vorhandenen Oberfläche. Ist die Oberfläche im genannten Bereich plan, dann ist diese Oberfläche, als spezifische Oberfläche bezeichnenbar, weit kleiner, als wenn im nämlichen Aufsichtsbereich die Oberfläche aufgeraut ist. Wird auf einem solchen Oberflächenbereich ein Flüssigkeitstropfen abgelegt, so dehnt er sich auf diesem Bereich so aus, dass ein Energieminimum erreicht wird. Pragmatisch heisst dies, dass sich ein Flüssigkeitstropfen auf dem genannten Bereich mit zunehmender spezifischer Oberfläche mehr und mehr zusammenzieht, bis hin zu dem gemäss der EP 1 040 874 ausgenützten Effekt, dass nämlich die Flüssigkeit vom betrachteten Bereich abtropft.

Es wird beim Lichtkoppелеlement gemäss vorliegender Erfindung, im betrachteten Bereich, die spezifische

P200620

- 7 -

Oberfläche, verglichen mit Vorsehen lediglich eines Liniengitters, vergrössert, aber nur soweit, dass sich wohl ein darauf abgelegter Tropfen zusammenzieht, nicht aber abtropft. Beim oben erwähnten, bevorzugten Einsatz des 5 erfindungsgemässen Lichtkoppel-elementes zur Erzeugung evaneszenter, d.h. quergedämpfter elektromagnetischer Felder im Rahmen einer Technik, wie sie beispielsweise aus der WP 01/02839 vorbekannt ist, ergibt sich dadurch eine erhöhte Konzentration einer aufgetragenen, mit Label 10 versehenen Flüssigsubstanz auf der Oberfläche, was wiederum das resultierende auslesbare Fluoreszenzsignal erhöht und zudem den Vorteil mit sich bringt, dass im betrachteten Bereich eine Mehrzahl, ja Vielzahl, einzelner Flüssigtropfen abgelegt werden kann, ohne dass diese 15 ineinander flössen.

In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemässen Lichtkoppel-elementes wird vorgeschlagen, Einformungen mit drei Tiefen-Niveaus vorzusehen.

Durch Tiefenstaffelung der Einformungen wird ein 20 zusätzlicher Parameter geschaffen, die Grösse der genannten spezifischen Oberfläche zu variieren.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch einspringende Seitenflächenpartien der erwähnten Einformungen die erwähnte spezifische Oberfläche mitbestimmen, und dass 25 tiefere Einformungen die erwähnte spezifische Oberfläche mehr vergrössern als weniger tiefe Einformungen.

- 8 -

Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemässen Lichtkoppel-elementes sind die Einformungen im wesentlichen überall gleich tief.

Obwohl die erfindungsgemäss vorgesehenen äquidistant

- 5 parallelen, linienförmigen Einformungen oder Ausformungen sich beispielsweise bogenförmig entlang des betrachteten Bereiches erstrecken können, wird in weitaus bevorzugter Ausführungsform des erfindungsgemässen Lichtkoppel-elementes vorgeschlagen, die linienförmigen Einformungen bzw.
- 10 Ausformungen linear vorzusehen.

Gemäss dem grundlegenden Aspekt der vorliegenden Erfindung können sich die erwähnten linienförmigen Einformungen bzw. Ausformungen durchaus schiefwinklig kreuzen, und trotzdem wird die eingangs gestellte Aufgabe gelöst. Licht einer

15 gegebenen Wellenlänge wird an einem betrachteten Liniengitter, in Funktion u.a. der Gittertiefe, der Gitterperiode und innerhalb einer solchen Periode, des Duty Cycles von Einformungen und Ausformung beeinflusst. Somit ist es durchaus möglich, vektorielle Grössen des

20 betrachteten Lichtes, wie insbesondere dessen Polarisationsrichtungen, am erfindungsgemässen Lichtkoppel-element mindestens genähert gleich zu behandeln, wenn bei schiefwinklig sich kreuzenden, linienförmigen Einformungen bzw. Ausformungen diese Schiefwinkligkeit

25 durch entsprechend unterschiedliche Auslegung der erwähnten Parameter, nämlich Gittertiefe, Gitterperiode und Duty Cycle, an den sich kreuzenden Mustern kompensiert wird. Auch so kann z.B. eine weitgehendst polarisationsrichtungsunabhängige Beeinflussung des Lichtes

- 9 -

durch das Lichtkoppellement erzielt werden. In einer weitaus bevorzugten Ausführungsform kreuzen sich die linienförmigen Einformungen bzw. die linienförmigen Ausformungen rechtwinklig. Weiter sind dann die Abstände der sich folgenden äquidistant parallelen linienförmigen Einformungen bzw. Ausformungen gleich. Bezogen auf die gegebene Wellenlänge λ , bevorzugt zwischen 20 nm und 2000 nm, werden (an Luft) bevorzugterweise folgende Dimensionierungsvorschriften befolgt:

- 10 Gitterperiode, definiert als Abstand sich folgender linienförmiger Einformungen bzw. Ausformungen:

$$0.1\lambda \leq d_0 \leq 10\lambda$$

$$\text{bevorzugt: } 0.2\lambda \leq d_0 \leq 2\lambda$$

$$\text{besonders bevorzugt: } 0.5\lambda \leq d_0 \leq 0.6\lambda$$

- 15 Gittertiefe, definiert als Tiefe zwischen linienförmigen Ausformungen bzw. von linienförmigen Einformungen:

$$0.001\lambda \leq d_T \leq 10\lambda$$

$$\text{bevorzugt: } 0.01\lambda \leq d_T \leq \lambda$$

$$\text{besonders bevorzugt: } 0.05\lambda \leq d_T \leq 0.2\lambda$$

- 20 Dabei ergeben sich folgende absolute Dimensionen:

Die Abstände der vorgesehenen linienförmigen Einformungen bzw. Ausformungen, d_0 , betragen bevorzugterweise 20 nm bis 20000 nm, besonders bevorzugt 40 nm bis 4000 nm, insbesondere bevorzugt zwischen 100 nm und 1200 nm.

- 10 -

Die Tiefe d_T der vorhandenen Einformungen beträgt dabei bevorzugterweise 0,2 nm bis 20000 nm, besonders bevorzugt zwischen 2 nm und 2000 nm, insbesondere zwischen 10 nm und 400 nm.

- 5 Als Duty Cycle, definiert als Verhältnis von Ausformungsbreite d_f zu Abstand sich folgender linienförmiger Einformungen, wird bevorzugterweise ein Bereich von 0,2 bis 0,8, insbesondere bevorzugt von 0,4 bis 0,6 gewählt.

- 10 In einer weiteren bevorzugten Realisationsform des erfindungsgemässen Lichtkoppel-elementes handelt es sich bei der erwähnten Oberfläche um diejenige einer Schicht, welche auf einem Trägers aufgebracht ist. Insbesondere mit Blick auf eine bevorzugte Anwendung des erfindungsgemässen
- 15 Lichtkoppel-elementes, nämlich im Rahmen von Fluoreszenzmarker-Messverfahren mittels evaneszenter, quergedämpfter elektromagnetischer Felder, insbesondere wie in der WO 00/75644 beschrieben, wird vorgeschlagen, dass die Oberfläche des Trägers im erwähnten Bereich die gleiche
- 20 Einformungs/Ausformungs-Struktur hat wie die Oberfläche der Schicht und, in Aufsicht, die Strukturen aufeinander ausgerichtet sind.

- 25 Dabei hat das Material des Trägers einen Brechungsindex für das Licht der gegebenen Wellenlänge, der tiefer ist als der Brechungsindex des Schichtmaterials.

Die Schicht aus mindestens einem hochbrechenden Material besteht bevorzugterweise mindestens aus einem der Materialien Ta_2O_5 , TiO_2 , NbO_5 , ZrO_2 , ZnO oder HfO_2 und hat

P200620

- 11 -

dabei bevorzugterweise eine Dicke, bezogen auf die gegebene Wellenlänge λ an Luft von:

Schichtdicke: $0.01\lambda \leq d_s \leq 10\lambda$

bevorzugt: $0.1\lambda \leq d_s \leq 2\lambda$

5 besonders bevorzugt: $0.2\lambda \leq d_s \leq 0.3\lambda$

Die absolute Dicke ist somit bevorzugterweise:

$2 \text{ nm} \leq d_s \leq 20000$

bevorzugt

$20 \text{ nm} \leq d_s \leq 4000 \text{ nm}$

10 besonders bevorzugt

$40 \text{ nm} \leq d_s \leq 600 \text{ nm}$.

Bei der Verwendung des Lichtkoppel-elementes für biochemische Anwendungen kann eine vom hochbrechenden Material abweichende chemische Zusammensetzung an der Oberfläche von Vorteil sein. (Z.b. wenn eine auf der Struktur zu applizierende Chemie zur Haftung auf SiO_2 optimiert wurde, ist es möglich eine sehr dünne und damit optisch nicht oder nicht nachteilig wirksame SiO_2 Schicht auf die hochbrechende Schicht zu applizieren.) Dies kann erreicht werden, indem eine zusätzliche dünne Schicht bevorzugt der Dicke d mit $0.001\lambda \leq d \leq 0.2\lambda$, vorzugsweise $0.01\lambda \leq d \leq 0.05\lambda$ eines weiteren Materiales, bevorzugterweise von SiO_2 , aufgebracht wird. Die absolute

P200620

- 12 -

Dicke d dieser zusätzlichen Schicht beträgt dabei somit,
bei bevorzugtem λ zwischen 200 nm und 2000 nm, bevorzugt:

$$0,2 \text{ nm} \leq d \leq 400 \text{ nm}$$

vorzugsweise

5
$$2 \text{ nm} \leq d \leq 100 \text{ nm}.$$

Die Erfindung wird anschliessend beispielsweise anhand von
Figuren erläutert. Diese zeigen:

Fig. 1 schematisch und in Aufsicht, ein
Lichtkoppelement bekannter Art mit
eindimensionalem Liniengitter;

Fig. 2 in einer Darstellung analog zu derjenigen von Fig.
1, in Aufsicht und mit zwei Schnittdarstellungen,
eine erste, bevorzugte Ausführungsform eines
erfindungsgemässen Lichtkoppelementes;

Fig. 3 in einer Aufsichtsdarstellung analog zu derjenigen
von Fig. 2, eine weitere Ausführungsform eines
erfindungsgemässen Lichtkoppelementes;

Fig. 4(a) und 4(b)

Schematisch die Auswirkungen der
Oberflächenstrukturierung für die Formung eines
auf die Oberfläche aufgetragenen
Flüssigkeitstropfens;

Fig. 5 anhand einer Aufsichtsdarstellung in Analogie zu
den Fig. 2 bzw. 3, ein erfindungsgemässes

P200620

- 13 -

Lichtkoppellement mit Einformungen auf drei unterschiedlichen Einformungstiefen-Niveaus;

Fig. 6 eine bevorzugte Ausführungsform eines erfindungsgemässen Lichtkoppellementes in schematisch-perspektivischer Darstellung und realisiert gemäss der Ausführungsform von Fig. 2, und

Fig. 7 in einer Darstellung analog zu derjenigen von Fig. 6, ein erfindungsgemässes Lichtkoppellement, realisiert nach der Ausführungsform von Fig. 3.

In Fig. 1 ist, einerseits in Aufsicht, anderseits in einer Seitenansicht, ein Liniengitter vorbekannter Art dargestellt. In die Oberfläche 3 eines für Licht einer gegebenen Wellenlänge transparenten Materials, insbesondere für Laserlicht der Wellenlänge $\lambda = 633\text{nm}$, wie beispielsweise aus Ta_2O_5 , ist ein Liniengitter eingearbeitet. Es besteht aus Einformungen 5, welche zueinander parallel sind, und es sind, soll es mit Licht einer einzigen Wellenlänge λ beaufschlagt werden -

vorzugsweise mit $200\text{ nm} \leq \lambda \leq 2000\text{ nm}$ - die Einformungen 5 äquidistant in dem Sinne, dass ihre Abstände d_0 überall gleich sind, ebenso wie ihre Breite d_5 , und damit die Breite d_7 der zwischen den Einformungen 5 verbleibenden Stege 7. Die Abstände d_0 definieren die Gitterperiode, wie sich ohne weiteres aus der Seitenansicht ergibt, mit dem Duty Cycle des Gitters definiert als Verhältnis der Ausformungsbreite d_7 zur Gitterperiode d_0 .

P200620

- 14 -

Auch die Tiefe d_T der Einformungen 5 ist üblicherweise überall gleich. Material der Oberfläche 3 und des Körpers 1, Gitterperiode d_0 , Duty Cycle des Gitters und Gittertiefe d_T werden dabei an die erwünschte Lichtwellenlänge λ angepasst.

Das in Fig. 1 dargestellte, an sich bekannte Liniengitter kann ggf. auch, wie strichpunktiert dargestellt, gebogen sein. Es definiert eine Fortschreitensrichtung LG_1 . Definiert man diese Richtung in der ursprünglichen, nicht mit den Einformungen 7 versehenen Oberflächenebene E mit y, und die Richtung quer dazu, wie dargestellt, mit x, so ist folgendes ersichtlich: Wie schematisch am Lichtbündel 9 dargestellt, werden die Komponenten \bar{E}_x und \bar{E}_y einer vektoriellen Grössen \bar{E} des Lichtes, wie insbesondere dessen Polarisation, durch das Liniengitter unterschiedlich beeinflusst, d.h. die Wirkung des Liniengitters ist bezüglich solcher vektorieller Grössen des Lichtes von der Vektorrichtung α abhängig. Z.B. ist die Wirkung des Liniengitters nicht unabhängig von der Polarisationsrichtung des Lichtes im Lichtstrahl 9.

Wie bereits eingangs erläutert wurde, ist es vorbekannt, mit Liniengittern des in Fig. 1 dargestellten Typs Licht von zwei und mehr Wellenlängen λ zu behandeln. Zu diesem Zweck wird dabei am Liniengitter die Gitterperiode d_0 nebst ggf. weiteren Grössen in der Fortschreitensrichtung LG_1 moduliert, d.h. örtlich variiert. Das nachfolgend zu beschreibende erfindungsgemässe Lichtkoppellement ist jedoch jedenfalls für eine einzige Lichtwellenlänge λ

- 15 -

optimiert, womit örtlich modulierte Gitterperioden oder Liniengitter mit unterschiedlichen Perioden in einem betrachteten Bereich nicht vorgesehen sind.

In Fig. 2 ist eine erste prinzipielle Ausführungsvariante eines erfindungsgemässen Lichtkoppel-elementes dargestellt. Dabei stellt Fig. 2(a) die Aufsicht dar, Fig. 2(b) eine Querschnittsdarstellung in einer Richtung und Fig. 2(c) eine Querschnittsdarstellung in dazu senkrechter Richtung. In der Oberfläche 3 des Körpers 1 sind äquidistant

parallele, linienförmige, erste Einformungen 5_1 eingearbeitet sowie diese unter dem Winkel φ kreuzende, zweite äquidistant parallele, linienförmige Einformungen 5_2 . Die linienförmigen Einformungen 5_1 und 5_2 bilden ein im betrachteten Bereich durchgehendes Einformungsgitter in zwei Dimensionen x und y .

Die ersten linienförmigen Einformungen 5_1 haben eine Breite d_{51} , die zweiten 5_2 eine Breite d_{52} .

Die Abstände sich folgender erster linienförmiger Einformungen 5_1 betragen d_{01} , diejenigen sich folgender, linienförmiger zweiter Einformungen, 5_2 , d_{02} . Diese Abstände definieren die entsprechenden ersten, d_{01} , und zweiten, d_{02} , Gitterperioden.

Durch die linienförmigen Einformungen 5_1 und 5_2 werden Ausformungsinselformungen 7 definiert.

Der erste Duty Cycle ist definiert durch das Verhältnis $(d_{01} - d_{51})/d_{01}$. Analog ist der zweite Duty Cycle definiert als $(d_{02} - d_{52})/d_{02}$.

P200620

- 16 -

Je nach Wahl des Winkels φ sowie Bemessung der jeweiligen Breiten d_{bx} der linienförmigen Einformungen und deren Abstände d_{ox} in Aufsicht gemäss der Darstellung von Fig.

2(a) ergeben sich für die verbleibenden Ausformungs-

- 5 "Inseln" 7 rhomboidförmige, rombusförmige, rechteckige oder quadratische Formen.

Betrachtet man im Zusammenhang mit Fig. 2 das in Fig. 1 schematisch dargestellte Lichtbündel 9 der gegebenen Wellenlänge λ , so ist ersichtlich, dass mit dem

10 erfindungsgemässen Lichtkoppellement, gemäss Fig. 2, beide Vektorkomponenten \bar{E}_x und \bar{E}_y der vektoriellen Lichtgrösse \bar{E} , wie insbesondere deren Polarisierung, gezielt

beeinflusst werden. Bei Schiefwinkligkeit - $\varphi \neq 90^\circ$ - der Lage der sich kreuzenden linienförmigen Einformungen 5₁ und
15 5₂ kann durch Wahl des Verhältnisses der Gitterperioden d_{01} und d_{02} und beispielsweise der jeweiligen Breiten der Einformungen d_{s1} und d_{s2} die Beeinflussung der

Lichtvektorkomponenten entsprechend \bar{E}_x und \bar{E}_y durch das Lichtkoppellement ebenfalls gezielt beeinflusst werden.

- 20 Somit kann auch bei $\varphi \neq 90^\circ$ mit entsprechender Abstimmung der erwähnten Parameter d_{01} , d_{02} , d_{s1} , d_{s2} richtungsunabhängige Wirkung des erfindungsgemässen Lichtkoppellementes auf vektorielle Lichtgrössen \bar{E} erreicht werden.

- 25 Im weiteren ist ohne weiteres ersichtlich, dass die eingangs erwähnte, spezifische Oberfläche, beispielsweise an einem Bereich B₁ der Oberfläche 3 betrachtet, beim erfindungsgemässen Lichtkoppellement wesentlich grösser

- 17 -

ist als an einem Lichtkoppелеlement bekannter Art, dessen Liniengitter, als Beispiel, in Fig. 1 dargestellt ist.

Bevor anhand von Fig. 4(a) und 4(b) diese Auswirkungen weiter diskutiert werden, soll anhand von Fig. 3, eine

5 Darstellung analog zu Fig. 2(a), eine weitere Ausführungsform eines erfindungsgemässen Lichtkoppелеlementes dargestellt werden. Bei dieser Ausführungsform sind in der Oberfläche 3 des Körpers 1 äquidistant parallele, erste linienförmige Ausformungen 7_1 vorhanden, welche durch äquidistant parallele zweite linienförmige Ausformungen 7_2 unter dem Winkel φ gekreuzt werden. Das so entstehende zweidimensionale Ausformungsgitter berandet bzw. definiert dazwischenliegende Einformungs-"Inseln" 5.

10 Es sind durch die Ausformungen 7_1 bzw. 7_2 Ausformungsbreiten d_{71} und d_{72} festgelegt sowie entsprechende Gitterperioden d_{01} und d_{02} , beispielsweise entsprechend den Abständen benachbarter paralleler, linienförmiger Ausformungen 7_1 bzw. 7_2 . Hier sind die Duty Cycles definiert durch die Verhältnisse d_{71}/d_{01} bzw. d_{72}/d_{02} .

15 Bezüglich der Einwirkung des in Fig. 3 dargestellten erfindungsgemässen Lichtkoppелеlementes auf vektorielle Lichtgrössen gilt das bereits im Zusammenhang mit Fig. 2 erläuterte, ebenso, was die mit dem erfindungsgemässen Lichtkoppелеlement erwirkte Vergrösserung des spezifischen Oberfläche anbelangt.

25 Die Auswirkungen einer vergrösserten spezifischen Oberfläche auf eine Tropfenbildung sind in Fig. 4

- 18 -

schematisch dargestellt. In Fig. 4(a) ist schematisch ein Körper 10 mit planer Oberfläche 12 dargestellt. Auf der Oberfläche liegt ein Flüssigkeitstropfen 14. In Fig. 4(b) ist ein Körper 10a dargestellt, mit durch Strukturierung vergrößerter spezifischer Oberfläche 12_a. Wiederum ist ein Flüssigkeitstropfen 14a auf der Oberfläche aufgebracht. Es bezeichnen weiter in beiden Darstellungen E_{as} die Oberflächenenergie zwischen Umgebungsatmosphäre und Oberfläche der Körper 10 bzw. 10a, E_{fs} die Oberflächenenergien an den Grenzflächen zwischen Flüssigkeit der Tropfen 14 bzw. 14a und den Körpern 10 bzw. 10a und schliesslich E_{fa} die Oberflächenenergie an den Grenzflächen zwischen Flüssigkeit der Tropfen 14 bzw. 14a und Umgebungsatmosphäre. Grundsätzlich dehnt sich ein Flüssigkeitstropfen so weit aus, dass die Summe dieser Oberflächenenergien ein Minimum wird. Weil aufgrund der grösseren spezifischen Oberfläche 12a die Oberflächenenergie E_{fs} an der strukturierten Fläche 12a grösser ist als im Falle der planen Oberfläche 12, zieht sich der Tropfen 14a zum Erreichen des erwähnten Energieminimums lateral mehr zusammen als im links dargestellten Fall planer Oberfläche 12.

Dieser Effekt wird auch beim Übergang eines vorbekannten Liniengitters bzw. Lichtkoppелеlementes nach Fig. 1 zu einem erfindungsgemässen gemäß Fig. 2 oder Fig. 3 erzielt: An den gemäß Fig. 2 oder Fig. 3 strukturierten Oberflächen zieht sich ein aufgebrachter Flüssigkeitstropfen mehr zusammen, so dass es insbesondere für optische Analysen von Flüssigproben möglich wird, auf der nach Fig. 2 oder Fig. 3

- 19 -

strukturierten Oberfläche Probentropfen aufzubringen, die sich aufgrund des dargestellten Effektes von benachbarten "abkapseln", was auch ermöglicht, eine wesentlich erhöhte Zahl von Einzeltropfen auf einer gegebenen Ausdehnung der erfindungsgemäss strukturierten Oberfläche aufzubringen als beispielsweise auf einer gemäss Fig. 1 strukturierten, was beispielsweise für die automatisierte, schnelle optische Analyse einer Vielzahl von Proben von hoher Wichtigkeit ist. Die Gefahr, dass einzelne Probentropfen ineinander laufen, ist trotz ihrer engen Applikation, auf der nach Fig. 2 oder Fig. 3 strukturierten Oberfläche in zwei Dimensionen verteilt, wesentlich reduziert.

In einer ersten, bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemässen Lichtkoppellemente nach Fig. 2 ist die Tiefe d_{T1} der Einformungen 5_1 gleich der Tiefe d_{T2} der Einformungen 5_2 .

Bezuglich eines Herstellungsverfahrens für eine wie in Fig. 2 dargestellte Oberflächenstruktur kann beispielsweise vollumfänglich auf die WO 01/55760 verwiesen werden. Diese Struktur kann durch Lithographie und Ätztechniken, die bekannt sind, wie folgt hergestellt werden:

Auf die Oberfläche 3 des unstrukturierten Körpers 1 wird eine Fotolackschicht, beispielsweise ca. 120 nm des Lackes AZ1815 der Firma Clariant aufgebracht. Die erste Einformungsstruktur 5_1 wird in die Fotolackschicht mittels Nahfeldholographie (NFH), mittels Zweistrahlholographie oder mittels Maskenbelichtung üblicher Art belichtet. Die geeignete Belichtungstechnik wird selbstverständlich

P200620

- 20 -

entsprechend der Grösse der Gitterperioden d_{01} gewählt. Für sehr kurze Gitterperioden d_{01} beispielsweise von 360nm, werden bevorzugterweise holographische Belichtungsmethoden eingesetzt, insbesondere Nahfeldholographie (NFH), wie
5 beispielsweise in WO 01/55760 beschrieben.

Nach der Belichtung wird die Körperoberfläche 3 bezüglich Belichtungsquelle um den Winkel ϕ (siehe Fig. 2) gedreht, und es erfolgt die Belichtung gemäss der Struktur der zweiten Einformungen 5_2 .

10 Nach dieser zweiten Belichtung wird der Fotolack entwickelt, und durch einen anschliessenden Ätzprozess werden die nach dem Belichtungsprozess freigelegten Oberflächenpartien entsprechend 5_1 , 5_2 gleichzeitig weggeätzt. Danach wird der verbleibende Fotolack entfernt,
15 z.B. mittels eines Sauerstoffplasmas.

Die in Fig. 2 dargestellte Struktur mit $d_{T1} = d_{T2}$ ergibt sich mithin durch gleichzeitiges Ätzen beider Einformungsstrukturen 5_1 , 5_2 .

Anhand von Fig. 5 soll ein weiteres bevorzugtes
20 erfindungsgemässes Lichtkoppellement der in Fig. 2 dargestellten Art erläutert werden. Dabei ergibt sich eine Struktur mit drei Tiefen-Niveaus der Einformungsbereiche 5_1 , 5_2 . Hierzu wird wie folgt vorgegangen: Nach Belacken und Belichten der ersten Einformungsstruktur 5_1 wird der
25 Fotolack entwickelt und das erste Liniengitter mit der Tiefe d_{T1} geätzt. Daraufhin wird der Körper 1 um den Winkel ϕ gedreht, die Oberfläche wiederum belackt, belichtet,

- 21 -

entwickelt und die zweite Einformungsstruktur 5_2 mit der Tiefe d_{T2} geätzt. Aufgrund der Tatsache, dass bei diesem Vorgehen die beiden Einformungsstrukturen 5_1 und 5_2 separat geätzt werden, ergibt sich die Möglichkeit, die geätzten Tiefen d_{T1} und d_{T2} unterschiedlich zu wählen. In Fig. 5 ist in Aufsicht die resultierende Lichtkoppellementstruktur dargestellt, vorerst für den allgemeinen Fall, dass die beiden Ätztiefen bzw. die Tiefen der Einformungen d_{T1} und d_{T2} ungleich sind. Dabei bezeichnen die nicht schraffierten Felder Strukturelemente auf dem ursprünglichen Niveau der nicht strukturierten Oberfläche also Ausformungsinseln 7 gemäss Fig. 2. Die einfach schraffierten Strukturbereiche haben die jeweils eingetragenen Tiefen, also entweder d_{T2} oder d_{T1} . Bei den doppelt schraffierten Strukturbereichen addieren sich die Tiefen d_{T1} und d_{T2} . Es ergibt sich mithin eine Oberflächenstruktur mit drei Strukturtiefen-Niveaus d_{T1} , d_{T2} , $d_{T1} + d_{T2}$. Wird dabei durch entsprechende Bemessung beispielsweise der Ätzzeiten gewählt $d_{T1} = d_{T2}$, so reduziert sich die Niveauzahl von 3 auf 2, nämlich auf die Tiefen $d_{T1} = d_{T2}$ und $2d_{T1} = 2d_{T2}$.

Es ist ohne weiteres ersichtlich, dass das Lichtkoppellement in den Varianten nach Fig. 5 eine weiter ganz massgeblich vergrösserte spezifische Oberfläche aufweist, womit der oben erläuterte Effekt bezüglich Tropfenlokalisation noch verstärkt ausgenützt wird.

Betrachten wir nun das anhand von Fig. 3 dargestellte erfindungsgemässe Lichtkoppellement, so ist ersichtlich, dass dort die Einformungsinseln 5 mit einer entsprechenden Photolack- und Ätztechnik praktisch als Sacklöcher geätzt

- 22 -

werden können und dass auch dort ggf. Einformungen 5 auf unterschiedlichen Niveaus ihrer Tiefe realisiert werden können.

Zudem ist es bei der Ausführungsform gemäss Fig. 3 durchaus
5 möglich, auch die linienförmigen Ausformungen 7_1 bzw. 7_2 mit Tiefenstufen zu realisieren, falls das erwünscht ist.

Während bei der Ausführungsform gemäss Fig. 2 die verbleibenden Ausformungsinseln 7 bevorzugterweise und insbesondere fertigungsbedingt in Aufsicht rhomboidförmig, rombusförmig, rechteckig oder quadratisch sein können,
10 können aufgrund der unterschiedlichen Fertigungstechniken die Einformungsinseln 5 bei der Ausführungsform gemäss Fig. 3 im Grunde genommen in Aufsicht beliebig geformt sein, hinzukommend zu den im Zusammenhang mit Fig. 2 erläuterten
15 Formen also insbesondere auch kreisförmig oder elliptisch sein.

Anhand der Fig. 2 bis 5 wurde ein erfindungsgemässes Lichtkoppellement dargestellt, bei welchem lediglich die Oberfläche eines Körpers 1 strukturiert ist. Dabei kann der
20 die Oberfläche 3 definierende Körper bevorzugterweise eine auf einen Träger aufgebrachte Schicht sein, wie insbesondere eine wellenleitende Schicht, beispielsweise aus Ta_2O_5 . Es ist nochmals zu betonen, dass auch bei unterschiedlichen Gitterperioden d_{01} , d_{02} und/oder Duty
25 Cyclen diese Unterschiedlichkeit nicht zur Berücksichtigung von zwei Lichtwellenlängen vorgesehen ist, sondern, um - wie anhand von Fig. 1 und 2 erläutert wurde - auch bei Schiefwinkligkeit der - $\varphi \neq 90^\circ$ - erfindungsgemäss

P200620

- 23 -

vorgesehenen Strukturen auf die Komponenten von Lichtvektorgrößen, wie insbesondere auf die Polarisation, jeweils gezielt einzuwirken.

Daraus ist nun ersichtlich, dass in einer weitaus

5 bevorzugten Ausführungsform gewählt wird:

$\varphi = 90^\circ$ und gleichzeitig:

$$d_{01} = d_{02},$$

$$d_{51} = d_{52} \text{ bzw. } d_{71} = d_{72}.$$

10 Dadurch wird auch das Fertigungsverfahren, insbesondere für die Form nach Fig. 2, massgeblich vereinfacht.

Insbesondere mit Blick auf ein Lichtkoppellement, auch für Mikrotiterplatten, es sei hierzu auf die WO 01/55760 hingewiesen, aber insbesondere zur Ausnützung evaneszenter elektromagnetischer Felder für die Erfassung von mittels
15 Fluoreszenzmarkern versehenen Substanzen, wird der bis anhin erläuterte Körper 1 durch eine Schicht hochbrechenden, für Laserlicht der gegebenen Wellenlänge transparentes Material realisiert, beispielsweise aus einem Metalloxid, wie aus Ta_2O_5 , TiO_2 , Nb_2O_5 , ZrO_2 , ZnO_2 , HfO_2 ,
20 dabei bevorzugt mit einer Dicke von 150 nm. Die Schicht wird dabei auf einem Trager z.B. aus Schott Desag AF45-Glas abgelegt, mit einer Schichtdicke d von beispielsweise 0,7 mm.

Die vorbeschriebenen Strukturierungsverfahren werden nun
25 nicht an der Oberfläche der Schicht 1 vorgenommen, sondern es werden die anhand der Fig. 2 bis 5 dargestellte

P200620

- 24 -

Strukturen an der Oberfläche des Trägers eingearbeitet.

Danach wird die Oberfläche des Trägers mit der Schicht 1 beschichtet, und es bildet sich die auf der Oberfläche des Trägers aufgebraute, erfindungsgemässe Struktur an die

5 Oberfläche 3 der abgelegten Schicht 1 ab. Es resultiert bei einer Struktur nach Fig. 2, mit $\phi = 90^\circ$, $d_{T1} = d_{T2}$ und gleichzeitigem Ätzen der Einformungen das anhand von Fig. 6 dargestellte Lichtkoppellement mit Träger 15 gemäss Ausführungsform von Fig. 2 strukturierter Trägeroberfläche 15_o, der darauf aufgebrauten Schichten 1a mit
10 strukturierter Oberfläche 3a.

Das Material der Schicht 1a hat dabei einen grösseren Brechungsindex als das Material des Trägers 15, was bei Glas und einem der erwähnten Schichtmaterialien, wie
15 insbesondere Ta₂O₅ erfüllt ist.

In Fig. 7 ist auf einem Träger 15 in die Schicht 1a eine Struktur gemäss der Ausführungsform von Fig. 3 eingearbeitet, mit kreisförmigen Einformungsinseln 5.

Mit dem erfindungsgemässen Lichtkoppellement in all den
20 dargestellten Ausführungsformen wird ein Element bereitgestellt, welches auf vektorielle Lichtgrössen wirkt, im wesentlichen unabhängig von der Vektorrichtung. Zusätzlich wird der Vorteil erwirkt, dass sich bei Beaufschlagung der erfindungsgemäss strukturierten
25 Oberfläche mit Flüssigkeitstropfen, aufgrund der spezifischen Oberflächenvergrösserung, eine Konzentration der Flüssigkeitstropfen auf klar definierte Bereiche ergibt, was eine dichte Beaufschlagung des

- 25 -

Lichtkoppel-elementes mit Flüssigproben ermöglicht. Das erfindungsgemässe Lichtkoppel-element kann für alle bekannten optischen Analysemethoden, insbesondere auch unter Ausnützung des evaneszenten Feldes, zur Untersuchung

- 5 Fluoreszenz-markierter Substanzen ausgenutzt werden, aber auch zum Ein- und Auskoppeln von Licht, insbesondere Laserlicht, aus bzw. in wellenleitende Schichten, sei dies wiederum unter dem Aspekt der optischen Analysetechnik oder im Rahmen der Nachrichtentechnik.

10

P200620

- 26 -

Patentansprüche:

1. Lichtkoppellement mit einer Oberfläche (3) aus einem Material, welches für Licht einer gegebenen Wellenlänge (λ) transparent ist, wobei in mindestens einem Bereich der Oberfläche (3) äquidistant parallele, linienförmige Einformungen (5_1) vorhanden sind, dadurch gekennzeichnet, dass an der Oberfläche (3) weitere äquidistant parallele, linienförmige Einformungen (5_2) vorhanden sind, die die ersterwähnten kreuzen (ϕ).
2. Lichtkoppellement mit einer Oberfläche (3) aus einem Material, welches für Licht einer gegebenen Wellenlänge (λ) transparent ist, wobei in mindestens einem Bereich der Oberfläche (3) äquidistant parallele, linienförmige Ausformungen (7_1) vorhanden sind, dadurch gekennzeichnet, dass an der Oberfläche (3) weitere äquidistant parallele, linienförmige Ausformungen (7_2) vorhanden sind, die die ersterwähnten kreuzen (ϕ).
3. Lichtkoppellement nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass daran vorgesehene, zwischen den Ausformungen ($7, 7_1, 7_2$) definierte Einformungen ($5_1, 5_2, 5$) mit drei Tiefen-Niveaus ($d_{T1}, d_{T2}, d_{T1} + d_{T2}$) ausgebildet sind.
4. Lichtkoppellement nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den vorgesehenen Ausformungen ($7, 7_1, 7_2$) gelegene Einformungen ($5, 5_1, 5_2$) im wesentlichen gleich tief sind.

P200620

- 27 -

5. Lichtkoppellement nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die vorhandenen linienförmigen Einformungen (5_1 , 5_2) bzw. Ausformungen (7_1 , 7_2) linear sind.

5 6. Lichtkoppellement nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass sich die äquidistant parallelen, linienförmigen Einformungen (5_1 , 5_2) bzw. Ausformungen (7_1 , 7_2) rechtwinklig kreuzen und die Abstände (d_0) der vorhandenen, sich folgenden, äquidistant parallelen, linienförmigen Einformungen (5_1 , 5_2) bzw. Ausformungen (7_1 , 7_2) gleich sind.

10 7. Lichtkoppellement nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Abstände (d_0) sich folgender äquidistant paralleler, linienförmiger Einformungen (5_1 , 5_2) bzw. äquidistant paralleler, linienförmiger Ausformungen (7_1 , 7_2) wie folgt gewählt sind:

$$200 \text{ nm} \leq d_0 \leq 20000 \text{ nm},$$

bevorzugterweise

20 $40 \text{ nm} \leq d_0 \leq 4000 \text{ nm},$

insbesondere

$$100 \text{ nm} \leq d_0 \leq 1200 \text{ nm}.$$

8. Lichtkoppellement nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Abstände (d_0) sich
25 folgender äquidistant paralleler, linienförmiger

P200620

- 28 -

Einformungen (5_1 , 5_2) bzw. äquidistant paralleler, linienförmiger Ausformungen (7_1 , 7_2), bezogen auf die gegebene Wellenlänge λ an Luft wie folgt gewählt sind:

$$0,1 \lambda \leq d_0 \leq 10 \lambda$$

5 bevorzugt

$$0,2 \lambda \leq d_0 \leq 2 \lambda$$

insbesondere bevorzugt

$$0,5 \lambda \leq d_0 \leq 0,6 \lambda.$$

9. Lichtkoppellement nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Tiefe d_T der vorgesehenen Einformungen 0,2 nm bis 20000 nm beträgt, bevorzugt 10 nm bis 400 nm.

10. Lichtkoppellement nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Tiefe d_T der vorgesehenen Einformungen bezogen auf die gegebene Wellenlänge λ an Luft wie folgt gewählt wird:

$$0,001 \lambda \leq d_T \leq 10 \lambda$$

bevorzugt

$$0,01 \lambda \leq d_T \leq \lambda$$

20 insbesondere bevorzugt

$$0,05 \lambda \leq d_T \leq 0,2 \lambda.$$

P200620

- 29 -

11. Lichtkoppellement nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass der Duty Cycle, definiert als
Verhältnis von Ausformungsbreite zu Abstand sich folgender
linienförmiger Einformungen bzw. Ausformungen zu 0,2 bis
5 0,8 gewählt ist, insbesondere bevorzugt zu 0,4 bis 0,6.

12. Lichtkoppellement nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche (3) die
Oberfläche eines Schichtsystems (1a) mit mindestens einer
Schicht ist, welches auf einem Träger (15) aufgebracht ist.

10 13. Lichtkoppellement nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Oberfläche des Trägers (15) im
Bereich die gleiche Einformungs-/Ausformungs-Struktur hat
wie die Oberfläche des Schichtsystems (1a) und, in
Aufsicht, die Strukturen aufeinander ausgerichtet sind.

15 14. Lichtkoppellement nach einem der Ansprüche 12 oder
13, dadurch gekennzeichnet, dass das Material des Trägers
(15) einen Brechungsindex für das Licht der gegebenen
Wellenlänge (λ) hat, der tiefer ist als der Brechungsindex
eines Schichtmaterials des Schichtsystems.

20 15. Lichtkoppellement nach einem der Ansprüche 12 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass das Schichtsystem mindestens
eine Schicht aus einem hochbrechenden Material,
vorzugsweise aus mindestens einem der folgenden Materialien
hat:

25 Ta_2O_5 , TaO_2 , NbO_5 , ZrO_2 , ZnO , HfO_2 .

- 30 -

16. Lichtkoppellement nach einem der Ansprüche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Schichtsystem eine Dicke d_s hat von

2 nm bis 20000 nm,

5 bevorzugt von

20 nm bis 4000 nm,

insbesondere von

40 nm bis 600 nm,

bevorzugterweise von

10 $d_s = 150 \text{ nm}$.

17. Lichtkoppellement nach einem der Ansprüche 12 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass das Schichtsystem bezogen auf die gegebene Wellenlänge λ an Luft eine Dicke d_s hat, für die, bezogen auf die gegebene Wellenlänge λ , an Luft gilt:

15 $0,01 \lambda \leq d_s \leq 10 \lambda$

bevorzugt

$0,01 \lambda \leq d_s \leq 2 \lambda$

insbesondere bevorzugt

$0,2 \lambda \leq d_s \leq 0,3 \lambda$.

20 18. Lichtkoppellement nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die zwischen den Äquidistant

P200620

- 31 -

parallelen, linienförmigen Einformungen (5_1 , 5_2)
verbleibenden Ausformungen (7) oder die zwischen den
äquidistant parallelen, linienförmigen Ausformungen (7_1 ,
 7_2) verbleibenden Einformungen (5) in Aufsicht
5 rhomboidförmig, rombusförmig, rechteckförmig oder
quadratisch sind.

19. Lichtkoppellement nach einem der Ansprüche 2 oder 3
bis 16, sofern von Anspruch 2 abhängig, dadurch
gekennzeichnet, dass die zwischen den parallelen,
10 linienförmigen Ausformungen (7_1 , 7_2) vorhandenen
Einformungen (5) in Aufsicht kreisförmig oder elliptisch
sind.

20. Verwendung des Lichtkoppellementes nach einem der
Ansprüche 1 bis 19 an einer optischen Analyseplattform für
15 Substanzenanalyse.

21. Verwendung des Lichtkoppellementes nach einem der
Ansprüche 1 bis 19 für nachrichtentechnische
Datenübertragung.

22. Verfahren zur Realisation von

20 Polarisationsunabhängigkeit, mittels welcher ein
Lichtkoppellement mit einem Oberflächengitter auf
einfallendes Licht gegebener Wellenlänge wirkt, dadurch
gekennzeichnet, dass man das Oberflächengitter
zweidimensional an der Oberfläche so ausbildet, dass
25 orthogonale Polarisationsvektorkomponenten gleichermassen
durch das Gitter beeinflusst werden.

P200620

- 32 -

23. Verfahren zur Reduktion der Tropfengrösse auf einem
Lichtkoppellement mit Oberflächengitter, dadurch
gekennzeichnet, dass man durch Vorsehen eines
zweidimensional sich erstreckenden Oberflächengitters die
5 sich daran ausbildende Tropfengrösse reduziert.

P200620

- 33 -

Zusammenfassung

Es wird ein Lichtkoppellement vorgeschlagen mit einer Oberfläche (3) aus einem Material, welches für Licht einer gegebenen Wellenlänge (λ) transparent ist. Damit das Lichtkoppellement unabhängig von der Richtung vektorieller Grössen des Lichtes, wie insbesondere der Polarisierung, wirkt, werden an der Oberfläche des Lichtkoppellementes linienförmige Ein- oder Ausformungen ($5_1, 5_2$) vorgesehen, die äquidistant parallel sind, und die sich unter vorgegebenen Winkel (φ) kreuzen.

(Fig. 2)